

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특허 제 10-2307900 호

Patent Number

출원번호 제 10-2020-0019490 호

Application Number

출원일 2020년 02월 18일

Filing Date

등록일 2021년 09월 27일

Registration Date

발명의명칭 Title of the Invention

클라우드 플랫폼 환경에서의 초-저지연 리소스 메트릭 수집 방법 및 시스템

특허권자 Patentee

세종대학교산학협력단(240171-*****)

서울특별시 광진구 능동로 209 (군자동, 세종대학교)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2021년 09월 27일



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김응래

